



作品番号：12404990

作品タイトル：阿弥陀如来及び両脇侍像(ホキ石仏第二群第一龕)

作家：渡辺 広史

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：大分県 白杵

撮影年月日：2013年5月

学術名：

クレジット表記：(c)OPO / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：5957px × 3976px

印刷サイズ：43.2cm × 28.9cm

データサイズ：18.9MByte

ファイル形式：JPEG